

δ/γ 2相ステンレス鋼における等温時効中の $M_{23}C_6$ と σ 相の析出挙動をエネルギー分散型X線分析機能を備えた透過電子顕微鏡によつて検討した。 $M_{23}C_6$ 粒子は、 r/r 粒界の一方の γ 粒あるいは δ/γ 界面の γ 粒と平行な格子関係をもつて生成する。 δ/γ 界面に核生成した $M_{23}C_6$ は未変態の δ -フェライト中へ $M_{23}C_6$ と新しい γ との共析組織を形成しながら生成し、 δ/γ 界面は δ 側へはり出す。晶癖面は成長方向と最も平行な $\{111\}_\gamma // \{111\}_{M_{23}C_6}$ となる。 $M_{23}C_6$ を生成するのに必要な C 原子はその共析組織の背後の γ から供給され、共析反応は過飽和の C 原子を消費し尽くして終了する。引き続いて σ 粒が δ/γ 界面に Nenno の関係をもつて生成し、 δ -フェライト中へ σ/γ の共析組織を形成しながら $(001)_\sigma // (111)_\gamma$ の晶癖面をもつて成長する。またある場合には、 σ と別に析出した γ との衝突が起こり、お互いの結晶方位関係をもたない絡み合つた共析組織が形成される。 γ と δ -フェライト相への合金元素の分配が $M_{23}C_6$ と σ 相の析出を促進するので、 δ 単相域での溶体化処理により上記反応は著しく遅れる。

Technical Reports

Predicted Force Aiming Method for Flatness Control on Plate Rolling

By Masatoshi INOUE et al.

板クラウンおよび平坦度をダイナミックに制御する装置を具備していない厚板圧延機においては、従来、板厚精度向上を優先とした“狙い厚方式”が採用されている。本方式は、圧延各パスで目標厚と実厚の差を把握し、次パスのロール開度を制御するので圧延荷重は初期

の平坦度をも考慮したスケジュール計算時の値とは相当異なつてくる。従つて、従来の“狙い厚方式”は、平坦度制御の観点から大きな外乱となつていた。特に、板厚 6 mm 以下の薄物でこの傾向が顕著であつた。そこで、筆者らは、従来の“狙い厚方式”に代わり、スケジュール計算時の荷重を基準とした“狙い荷重方式”と、スケジュール計算と実圧延の隔りを大幅に減少させる新しい手法とを組み合わせた新平坦度制御法を開発した。本報では、新平坦度制御法の考え方、および従来法との違いと実用後の経過について報告する。

Computer Control System for CC-DR Process

By Kohji INAZAKI et al.

室蘭第3連鉄設備は、スラブ・ブルームの兼用機であり、1981年11月より稼動開始している。この第3連鉄は CC-DR を可能としており、転炉で出鋼されてから熱延コイル巻取までの所要時間は3時間30分である。

CC-DR プロセス内の連鉄と復熱炉は、1台のプロセス・コンピュータによつて一貫したプロセス管理・及び制御が行われている。

CC-DR プロセスに有効な計算機制御機能として、① 鋳造速度のガイダンス、② 鋼種別プリセット制御、③ 2 次冷却モデル制御、④ 切断長計算・設定、⑤ 品質情報データ収集、⑥ 復熱炉ペーシング、⑦ 復熱炉自動操炉、等を実施している。CC・復熱炉プロコンは、CC-DR プロセスの安定操業・品質向上に大きく寄与している。

Preprints for the 106th ISIJ Meeting—Part I

会員は「鉄と鋼」あるいは「Trans. ISIJ」のいずれかを毎号無料で配布いたします。「鉄と鋼」と「Trans. ISIJ」の両誌希望の会員には、特別料金 4,000 円の追加で両誌が配布されます。

書評

固体試料分析のためのプラズマ発光法（日本分光学会測定法シリーズ2）

村山精一・高橋務編

発光分光分析は転炉製鋼の工程管理を初とした各種の管理分析、材料の研究開発に盛んに利用されているが、本書はその原理、手法を平易に解説したものである。この種の書物はややもするといくつかの分析手法の羅列に終わる傾向があるが、本書は発光部をプラズマとして捉えることによつて、それらを統一的に解釈しようとしており、発光分光分析をこれから勉強しようとする人にも理解しやすいように配慮されている。ここで取り上げている手法はアーケーク励起法、スパーク励起法が中心になつておらず、それにレーザー発光法、グロー放電法が新分析手法として加えられている。それぞれについて励起発光法、発光部の特性が要領良く述べられている。

これらの励起法とともに、分光器、光検出器等の測定機器についても簡潔な説明が加えられている。分光

器の光学系と結像特性、入射スリットや集光系の使い方など、実際に発光分光分析を行うにあたつて参考になる点が多い。

本書の最大の特徴は、全体で約 170 頁の小冊子でありながら、その約 1/3 を割いて、アーケーク、スパーク放電時に認められる主要スペクトル線の波長表、写真集にあてている点にある。特にスペクトル写真集は、従来の出版物では含まれていない、真空紫外領域(150~200 nm)を新たに加えたもので、この分析法の研究者にとって良いハンドブックとなろう。

(角山浩三)

A5判・168ページ定価 3,000円

昭和 57 年 10 月

(株)学会出版センター発行